

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004年6月17日 (17.06.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/051125 A1

(51) 国際特許分類7:

F16K 27/00

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社フジキン (FUJIKIN INCORPORATED) [JP/JP]; 〒550-0012 大阪府 大阪市 西区立売堀2丁目3番2号 Osaka (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/013978

(72) 発明者; および

(22) 国際出願日: 2003年10月31日 (31.10.2003)

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 望月 靖哲 (MOCHIZUKI, Yasunori) [JP/JP]; 〒550-0012 大阪府 大阪市 西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内 Osaka (JP). 牧野 恵 (MAKINO, Megumu) [JP/JP]; 〒550-0012 大阪府 大阪市 西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内 Osaka (JP). 小艾 瞳典 (KOYOMOGI, Mutsunori) [JP/JP]; 〒550-0012 大阪府

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

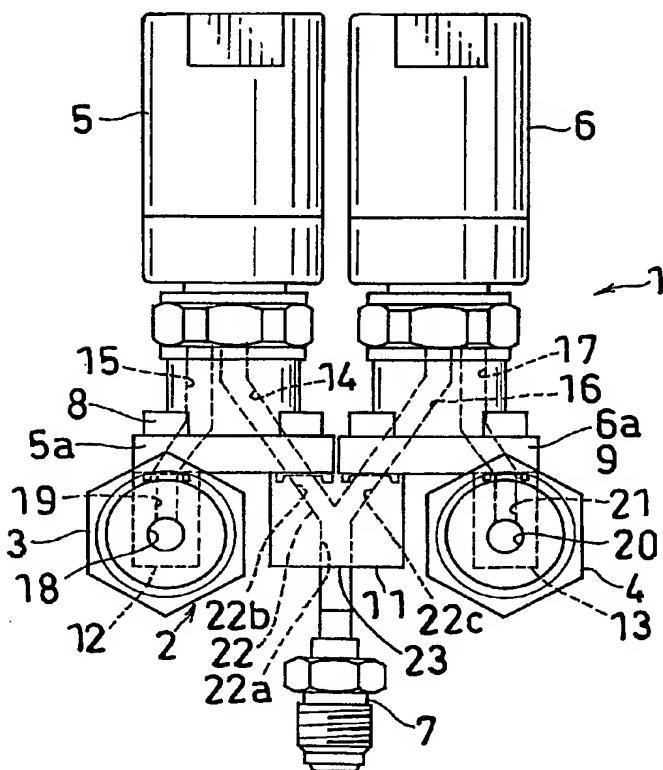
(30) 優先権データ:

特願2002-349850 2002年12月2日 (02.12.2002) JP

/続葉有/

(54) Title: FLUID CONTROL DEVICE

(54) 発明の名称: 流体制御装置





大阪市 西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内 Osaka (JP).

(74) 代理人: 日比 紀彦, 外(HIBI,Norihiko et al.); 〒542-0086 大阪府 大阪市 中央区西心斎橋1丁目13番18号 イナビル3階 キシモト特許事務所内 Osaka (JP).

(81) 指定国(国内): CN, KR, US.

(84) 指定国(広域): ヨーロッパ特許(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

添付公開書類:
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。

もに、Y字形通路22の各分岐路22b,22cがそれぞれ各開閉弁5,6の入口ポートに通じさせられることによって、サブガス流入通路が形成されている。メインガス通路18およびメイン通路側連通路19は、一方のサイド通路ブロック12に、ペントガス通路20およびペント通路側連通路21は、他方のサイド通路ブロック13に形成されている。